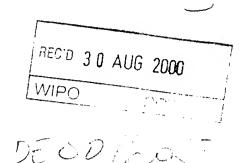
BUND SREPUBLIK DEUTSCHLAND





einer Patentanmeldung



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung

Aktenzeichen:

199 30 782.2

Anmeldetag:

3. Juli 1999

Anmelder/Inhaber:

Robert Bosch GmbH, Stuttgart/DE

Bezeichnung:

Verfahren zum selektiven Beschichten keramischer

Oberflächenbereiche

IPC:

C 04 B 41/84



Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 20. Juli 2000

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrac



1419:

10

15

25

30

7

5 ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

Verfahren zum selektiven Beschichten keramischer Oberflächenbereiche

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln der Oberfläche eines keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Keramik-Hybrid-Substrates.

Stand der Technik

Der Einsatz keramischer (glaskeramischer) HybridSubstrate ist beispielsweise zum Aufbau elektrischer
Schaltungsanordnungen bekannt. Derartige elektrische
Schaltungsanordnungen werden in vielfältigen Bereichen der Technik, beispielsweise im KraftfahrzeugElektronikbereich für eine Motorsteuerung, Antiblockiersteuerung oder dergleichen eingesetzt. Die
keramischen Hybrid-Substrate beinhalten prozessierte
elektronische Bauelemente und metallische Leiterbahnen, über die eine Kontaktierung der HybridSubstrate erfolgen kann. Bekannt ist, derartige
Keramik-Hybrid-Substrate durch Laminieren einzelner
Funktionsschichten, die elektrische Verbindungsleitungen, integrierte Schaltungsbestandteile, mikromechanische Strukturen oder dergleichen aufweisen

zu erhalten. Eine derartige, aus mehreren Funktionsschichten bestehende Verbundanordnung wird nachfolgend gesintert, so daß das fertige Keramik-Hybrid-Substrat entsteht. Das fertige Keramik-Hybrid-Substrat besitzt also eine Oberflächenstruktur, teilweise von keramischen Oberflächenbereichen und teilweise von in diesen eingebetteten metallischen Oberflächenbereichen (Leiterbahnen, Pads) besteht. eine Miniaturisierung derartiger Keramik-Hybrid-Substrate kann ein Abstand zwischen benachbarten metallischen Bereichen im Bereich < 100 μm liegen. Um derartige, in sogenannter Fineline-Technik integrierte metallische Oberflächenbereiche anschließend kontaktieren zu können, beispielsweise durch Bonden, Aufbringen elektrisch leitfähiger Klebstoffe oder dergleichen, ist bekannt, die metallischen Oberflächenbereiche nachzubearbeiten, indem beispielsweise ein Kontaktmetall (Silber, Gold oder dergleichen) in einem chemischen Abscheideprozeß auf die metallischen Oberflächenbereiche aufgebracht wird. Hierbei werden die Keramik-Hybrid-Substrate chemischen Bädern behandelt, die teilweise aggressive und ätzende, die Oberfläche der keramischen Oberflächenbereiche angreifende Substanzen enthalten. Ferner ist nachteilig, daß während der Abscheidung des Kontaktmetalls in chemischen Bädern auch auf den keramischen Oberflächenbereichen es zu Ablagerungen von Metallen kommen kann, die - insbesondere in Anbetracht der geringen Abstände der metallischen Oberflächenbereiche - zu Kurzschlüssen führen können. Ferner ist nachteilig, daß bei einem nachfolgenden Kontaktieren der metallischen Oberflächenbereiche, beispielsweise

10

15

20

25

mit einem elektrisch leitfähigen Klebstoff, dieser zum Fließen (Ausbluten) neigt, so daß ebenfalls Kurzschlüsse zwischen benachbarten metallischen Bereichen entstehen können.

5

10

15

20

25

30

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemäße Verfahren mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmalen und das erfindungsgemäße Keramik-Hybrid-Substrat mit den im Oberbegriff des Anspruchs 16 genannten Merkmalen bietet demgegenüber den Vorteil, daß eine nachfolgende Bearbeitung der metallischen Oberflächenbereiche beziehungsweise eine nachfolgende Kontaktierung der metallischen Oberflächenbereiche bei reduzierter Neigung zu Kurzschlüssen zwischen benachbarten metallischen Oberflächenbereichen erfolgen kann. Dadurch, daß die keramischen Oberflächenbereiche des Keramik-Hybrid-Substrates verestert werden, wird vorteilhaft erreicht, daß die keramischen Oberflächenbereiche selektiv bei den nachfolgenden Nachbehandlungen in chemischen Bädern geschützt sind. Infolge der Veresterung entsteht an den keramischen Oberflächenbereichen eine monomolekulare Oberflächenschicht, die chemisch und thermisch resistent ist. insbesondere auf die metallischen Oberflächenbereiche chemisch abgeschiedene Metallisierungen sich nicht an den keramischen Oberflächenbereichen ablagern können. führt dieses selektive Verestern keramischen Oberflächenbereiche zu einer Veränderung der Oberflächenspannung, so daß auf die metallischen Oberflächenbereiche aufgebrachte elektrisch leitfähige Klebstoffe nicht zum Fließen auf die keramischen Oberflächenbereiche neigen.

Bevorzugt ist vorgesehen, daß die Oberfläche Keramik-Hybrid-Substrates mit einer, eine auf keramische Oberfläche abgestimmte organische Bestandaufweisenden Lösung behandelt wird. Behandlung erfolgt vorzugsweise durch ein Tauchbad, Schwallbenetzung, Aufsprühen, Aufrakeln oder dergleichen. Durch Benetzen der Oberfläche mit der die organischen Bestandteile aufweisenden Lösung lagert sich diese in Mikroporen der keramischen Oberflächenbereiche ab. Durch eine bevorzugt vorgesehene nachfolgende Wärmebehandlung findet eine Vernetzung der organischen Bestandteile der Lösung mit Gitterstrukturen an den keramischen Oberflächenbereichen statt. Hierdurch kommt es zum Entstehen der chemisch und thermisch stabilen (resistenten) Oberflächenbeschichtung der keramischen Oberflächenbereiche. Durch bevorzugt dabei vorgesehenes nachfolgendes Entfernen nicht vernetzter Reste der die organischen Bestandteile aufweisenden Lösung wird diese auf den metallischen Oberflächenbereichen, wo keine Haftungswirkung (Vernetzung) erfolgt, entfernt. Die metallischen Oberflächenbereiche stehen somit prozessierten Form und mit den ursprünglichen Eigenschaften für die weitere Verarbeitung zur Verfügung.

10

15

20

25

Eine bevorzugte Anwendung des erfindungsgemäßen Ver30 fahrens ergibt sich bei auf Siliziumbasis hergestellten Keramik-Hybrid-Substraten, bei denen die keramischen Oberflächenbereiche mit einer Silizium als or-

ganische Komponente enthaltenden Lösung (Siloxan) behandelt wird. Die Konzentrationen organischer Siliziumverbindungen liegen bevorzugt zwischen 0,1 und 1 % - bezogen auf das Gesamtvolumen - der Lösung vor. Durch eine derartige Behandlung läßt sich nach der Vernetzung der Lösung mit den keramischen Oberflächenbereichen eine Siliziumoxid- beziehungsweise Siliziumdioxidoberflächenschicht erzielen, die eine gute Resistenz gegen chemische und thermische Einflüsse aufweist.

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprüchen genannten Merkmalen.

Zeichnungen

10

15

Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen näher erläu-20 tert. Es zeigen:

Figuren 1 verschiedene Phasen der Behandlung der bis 3 keramischen Oberflächenbereiche und

25 Figuren 4 schematisch die Veresterung der keramiund 5 schen Oberflächenbereiche.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

30 In den Figuren 1 bis 3 ist jeweils schematisch ein Keramik-Hybrid-Substrat 10 (LTCC-Mikrohybrid-Substrat) dargestellt. An seiner Oberfläche 12 besitzt

das Keramik-Hybrid-Substrat 10 keramische Oberflächenbereiche 14 und metallische Oberflächenbereiche 16. Die metallischen Oberflächenbereiche 16
können beispielsweise Bondpads, Klebepads oder dergleichen sein. Die Prozessierung derartiger KeramikHybrid-Substrate 10 ist allgemein bekannt, so daß im
Rahmen der vorliegenden Beschreibung hierauf nicht
näher eingegangen werden soll.

Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Verfahren zum Erzielen einer Oberflächenvergütung der keramischen Oberflächenbereiche 14 erläutert.

15

20

25

30

Zunächst wird, wie in Figur 1 angedeutet ist, die Oberfläche 12 mit einer organische Komponenten aufweisenden Lösung 18 beaufschlagt. Dieses Beaufschlagen mit der Lösung 18 kann beispielsweise durch ein Tauchbad, Aufsprühen, Schwallbenetzung oder dergleichen erfolgen. Hierdurch lagert sich die Lösung 18 auf den keramischen Oberflächenbereichen 14 und den metallischen Oberflächenbereichen 16 ab. Überflüssige Lösungsmengen werden mechanisch, beispielsweise durch Abstreifen, Abblasen, Abschleudern oder dergleichen, entfernt. Hierdurch kommt es zur Ausbildung einer dünnen Schicht der Lösung 18 auf der gesamten Oberfläche 12, also auf den keramischen Oberflächenbereichen 14 und den metallischen Oberflächenbereichen 16. Die Lösung 18 haftet an der Oberfläche 12 durch Oberflächenspannungen an und dringt in Oberflächenporen ein.

Die Lösung 18 besteht beispielsweise aus einer 0,1prozentigen Siloxanlösung.

Figur 4 zeigt ausschnittsweise einen keramischen Oberflächenbereich 14 des Keramik-Hybrid-Substrates 10. Das Keramik-Hybrid-Substrat 10 besteht beispiels-weise aus einer Silizium-Glaskeramik. Derartige Silizium-Glaskeramiken besitzen reaktive Gruppen (OH-Gruppen). Ferner ist in Figur 4 die Benetzung mit der Lösung 18, die in den konkreten Ausführungsbeispielen Silane als organische Komponenten enthält, dargestellt.

10

Nachfolgend erfolgt eine Wärmebehandlung des Keramik-Hybrid-Substrates 10, beispielsweise bei einer Tempe-15 ratur von zirka 100 °C und für eine Zeitdauer von zirka 30 Minuten. Hierdurch kommt es zu einer Silanisierung (Verätherung) der keramischen Oberflächenbereiche 14. In Figur 5 ist die entstehende Vernetzung 20 verdeutlicht. Silizium lagert sich an den reaktiven Gruppen unter Ausbildung einer Si-O-Si-Struktur an. Derartige Siliziumstrukturen zeichnen sich, wie bekannt, durch chemisch und thermisch Eigenschaften aus. Freie Hydroxylgruppen (OH-Gruppen) 25 als reaktive Gruppen reagieren mit silizumhaltigem Edukt, so daß es zur Ausbildung der Si-O-Si-Bindung (Siloxane) kommt.

Anschließend werden, wie Figur 2 verdeutlicht, die 30 mit den keramischen Oberflächenbereichen 14 nicht vernetzten Restmengen 18'' der Lösung 18 entfernt.

Dieses Entfernen erfolgt vorzugsweise durch Abwaschen mit einem Lösungsmittel, beispielsweise Isopropanol. Hierdurch entsteht die in Figur 3 angedeutete Oberflächenbeschichtung der keramischen Oberflächenbereiche 14 mit den Siliziumkomponenten 18'. Die metallischen Oberflächenbereiche 16 reagieren nicht mit den organischen Komponenten, so daß diese nach Ablösen der Restmengen 18" chemisch und mechanisch unverändert vorliegen.

Durch einen nachfolgenden Einbrennvorgang kann eine thermische Zersetzung der organischen Komponente R_3 erfolgen, so daß in den keramischen Oberflächenbereichen 14 eine Siliziumdioxidschicht, wie es in der unteren Strukturdarstellung in Figur 5 angedeutet ist, entsteht.

10

15

20

25

30

Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird erreicht, daß das Keramik-Hybrid-Substrat 10 keramische Oberflächenbereiche 14 aufweist, die eine hohe chemische Stabilität gegenüber im weiteren Herstellungsprozeß auftretender Ätzangriffe besitzen. Insbesondere bei nachfolgender Abscheidung von Metallen auf die metallischen Oberflächenbereiche 16, beispielsweise von Nickel, Palladium, Gold oder dergleichen, Silber, können Fehlabscheidungen auf die zwischen den metallischen Oberflächenbereichen 16 liegenden keramischen Oberflächenbereiche 14 vermieden werden. Somit ist die Gefahr von Kurzschlüssen reduziert. Ferner ist die Oberflächenspannung der keramischen Oberflächenbereiche 14 derart verändert, daß auf die metallischen Oberflächenbereiche 16 aufgebrachte elektrisch

leitfähige Klebstoffe nicht zum Fließen neigen, so daß ebenfalls Brückenbildungen oder dergleichen zwischen benachbarten metallischen Oberflächenbereichen 16 erheblich reduziert sind.

5

15

20

25

Die erfindungsgemäß vorgesehene Modifizierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 kann in den Gesamtherstellungsprozeß die Keramik-Hybrid-Substrate 10 aufweisende Schaltungsanordnung zu unterschiedlichen Prozeßfortschritten integriert sein. Nach einer ersten Ausführungsvariante erfolgt die Silanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 nach Herstellung des in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Keramik-Hybrid-Substrates 10, das heißt vor nachfolgenden Dickschichtprozessen, Einbrennprozessen, Platingprozessen, Bestücken des Substrates 10 mit Leitkleber, Bonden oder dergleichen. Hier wird insbesondere eine Schutzbeschichtung der keramischen Oberflächenbereiche 14 gegen chemische Angriffe in den chemischen Bädern beim Plating (Abscheiden von Metallen auf die metallischen Oberflächenbereiche 16) erzielt.

•

Nach einer weiteren Variante kann die Silanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 nach den Dickschichtprozessen und Einbrennprozessen erfolgen. Diese erfolgt dann vor dem Plating, Leitkleberprozessen beziehungsweise Bonden. Hier ergeben sich die gleichen Vorteile wie bei der ersten Variante.

30 Schließlich kann auch vorgesehen sein, daß die Silanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 nach dem Plating (Metallisieren) der metallischen Oberflächenbereiche 14 erfolgt. So ist zwar eine Schutzbeschichtung während des Einwirkens der chemischen Bäder auf die keramischen Oberflächenbereiche 14 nicht gegeben. Jedoch ist bei einem nachfolgenden Bestücken der Substrate 10, beispielsweise mit elektrischen leitfähigen Klebstoffen oder Bonden durch Beeinflussung der Oberflächenspannung das Fließen der Haftmittel reduziert.

10 Entsprechend der gewünschten Prozessierung kann somit die Siloxanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 an unterschiedlichen Zeitpunkten der Prozessierung eingebunden werden.

15



5 Patentansprüche

10

- 1. Verfahren zum Behandeln der Oberfläche eines keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Keramik-Hybrid-Substrates, dadurch gekennzeichnet, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) verestert werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) mit einer, eine auf die keramische Struktur abgestimmte organische Bestandteile aufweisenden Lösung (18) behandelt werden.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß die keramische Struktur auf Siliziumbasis hergestellt ist und die Lösung Silizium enthält.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß als Lösung (18) eine Siloxan-Lösung verwendet wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung zwischen 0,1 und 1 % Siloxan und 99,9 bis 99 % Isopropanol bezogen auf 100 % Gesamtvolumen enthält.

- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung (18) durch Tauchbeschichtung aufgebracht wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung (18) durch Aufsprühen aufgebracht wird.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß überflüssige Lösung (18)
 mechanisch entfernt wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die überflüssige Lösung (18) abgestreift wird.
 - 10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die überflüssige Lösung (18) abgeblasen
 wird.

- 20 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Lösung kontaktierte Oberfläche wärmebehandelt wird.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich25 net, daß die Wärmebehandlung bei einer Temperatur von zirka 100 °C erfolgt.
- 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmebehandlung
 30 für eine Zeitspanne zwischen 0,4 und 0,6 Stunden erfolgt.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Wärmebehandlung nicht vernetzte Lösungsbestandteile (18") entfernt werden.

5

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß nicht vernetzte Lösungsbestandteile (18") abgewaschen werden.



16. Keramisches Hybrid-Substrat mit einer keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) verestert sind.

R. 36293

5 Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln der Oberfläche eines keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Keramik-Hybrid-Substrates.

Es ist vorgesehen, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) verestert werden.

15 (Figur 4)

